

Председателю диссертационного совета
24.2.435.01 при Юго-Западном
государственном университете
А.П. Кузьменко

Сообщаю о своём согласии на оппонирование диссертации Жежу Марины на тему «Термоэлектрические свойства композитов на основе теллурида висмута с ферромагнитными включениями», выполненной по специальности 1.3.11. Физика полупроводников.

Даю свое согласие на публикацию предоставленных в настоящем заявлении моих персональных данных на сайте диссертационного совета, а также их хранение и использование в целях, связанных с обеспечением процедуры предстоящей защиты и последующей отчетности о деятельности диссертационного совета.

Сведения об официальном оппоненте:


Фамилия, имя, отчество	Мицук Сергей Васильевич
Ученая степень	кандидат физико-математических наук
Ученое звание	доцент кафедры физики
Шифр специальности, по которой защищена диссертация	01.04.10 – Физика полупроводников
Основное место работы (полное наименование организации)	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»
Ведомственная принадлежность	Министерство просвещения Российской Федерации
Наименование структурного подразделения	Институт естественных, математических и технических наук кафедра информатики, информационных технологий и защиты информации
Должность	доцент
Почтовый адрес	398020 Липецк, ул. Студёновская, д. 9, кв.14
Адрес электронной почты	directorat-IEMiTN@yandex.ru
Телефон	8-904-693 92 59

Публикации в соответствующей сфере исследования в рецензируемых научных изданиях за последние пять лет:

1	Filippov V., Mitsuk S. and Ziyautdinov V. Mathematical and Computer Modeling of the Spreading Resistance Value of the Metal-semiconductor Contact. – <i>Proceedings-2021 3rd International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA)</i> , 2021. – pp. 1161-1164. – doi: 10.1109/SUMMA53307.2021.9632081.
2	Filippov V., Mitsuk S. and Luzyanin S., Measuring the Resistance of Metal-Semiconductor Contacts Produced by Drop Electrochemical Method. – <i>Proceedings-2020 2nd International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA)</i> , 2020, Lipetsk. – Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. – pp. 871-875. – doi: 10.1109/SUMMA50634.2020.9280818

3	Technique of specific conductivity measurement of anisotropic semiconductor plates and films / V. V. Filippov, S. V. Mitsuk, S. E. Luzyanin, V. P. Tigrov // Acta Physica Polonica A. – 2020. – Vol. 138. – No 6. – P. 759-762. – DOI 10.12693/APhysPolA.138.759.
4	Mitsuk, S. V. Eight-Probe Method of Simultaneous Measurement of Electroconductivity and Hall Coefficient of Semiconductor Films / S. V. Mitsuk, V. V. Filippov, N. Dolmatova // <i>Proceedings - 2020 2nd International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency, SUMMA 2020: 2</i> , Virtual, Lipetsk, 2020. – P. 876-880. – DOI 10.1109/SUMMA50634.2020.9280827.
5	Filippov, V. Electric Field Mathematical Modelling at Probe Measurement in Anisotropic Semiconductor Films / V. Filippov, S. Mitsuk, S. Luzyanin // <i>Proceedings - 2019 1st International Conference on Control Systems, Mathematical Modelling, Automation and Energy Efficiency, SUMMA 2019</i> , Lipetsk: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019. – P. 465-468. – DOI 10.1109/SUMMA48161.2019.8947507.
6	V. Filippov, S. Luzyanin and S. Mitsuk. Technique of determination of electrical conductivity of layered semiconductor materials // <i>Современные проблемы физико-математических наук: материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева». – 2019. – С. 401-404.</i>
7	Филиппов, В.В. Электродинамика. Часть 1. Электрические измерения. Электромагнитные поля и волны: Лабораторный практикум для студентов высших учебных заведений/ В.В. Филиппов, А.А. Заворотный, С.В. Мипук. – Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2022. – 102 с.


(подпись)


(инициалы, фамилия)